Proceedings of the 20th Linear Accelerator Meeting in Japan (September 6-8, 1995, Osaka, Japan)



Study of High Charged Heavy Ion Source for Linear Accelerators

T. Katayose, T. Hattori, H. Tomizawa, K. Isokawa

Reserch Laboratory for Nuclear Reactors, Tokyo Institute of Technology Meguro-ku, Tokyo, Japan

Abstract

The new HiECR(HiECR MK-3)Ion Source at Tokyo Institute of Technology is designed to have strong mirror field and strong hexapole field enough to 14GHz operation. We made a new hexapole magnet and measured magnetic field in the direction of axis and radius. In the future, we will operate the HiECR MK-3 with the frequency 14GHz and optimize the radial size of ECR plasma bottle.

線形加速器用 ECR 多価イオン源の研究

1 はじめに

ECR イオン源は、最近、加速器入射用の他に、 原子物理、材料研究用として単独でも用いられるよ うになってきているが、その生成機構は未だ不明な ところが多い。

東工大 HiECR イオン源は、6、10 [GHz] 運転に おいては高性能であることが検証されたが[1,2,3]、 14 [GHz] 運転では、多価イオンの発生は非常に少 なかった。これは、これまでの永久6極磁石が弱く、 ECR ゾーンの径がプラズマチェンバーの径に近い 事に起因していると思われた。そこで、今回14 [GHz] 運転可能な永久6極磁石を製作し、それに 合わせチェンバー、ヨーク、コイルの改造を行った。

14 [GHz] 運転後、プラズマ体積と多価イオン生成の関係について調べる予定である。

2 HiECR MK-3

今回、14 [GHz] 運転用に、強磁場発生可能な永 久6 極磁石を作成し、さらにミラー磁場強度の増加、 及び、プラズマチェンバーの改造等を行った。図1 にHiECR MK-3の全体図(体積調整用コイル未製 作)、表1に主なパラメターを示す。



2.1 永久6極磁石

a) 磁石材料

磁石材料をこれまでのNEOMAX35H(住友特殊 金属)から、最大磁気エネルギー積39~43 MGO eのN42(信越化学)とした。

表1 HiECR MK-3の特性

Microwave frequency Diameter of chamber	14, 18 72	[GHz] [mm]
Hexapole magnet	i i i	[]
hexapole field on surf.	12.7	[kG]
material	N42 (Nd-Fe-B)	
inner diameter	76	[mm]
length	145	[mm]
Mirror coils		
no. of coils	9	
max. current	600	[A]
max. power	57	[kW]

b) 形状と大きさ

6極磁石は、強磁場とするため24ピースより構 成されている。磁極から5[mm]の位置での磁場強 度を磁石の内径の関数として計算した結果を図2 に示す(ただし、外径は190[mm]に固定している)。 図2から、磁場は内径76[mm]に固定している)。 図2から、磁場は内径76[mm]において最大値を とり、内径をさらに小さくするとパーミアンス係数 の減少により磁場が弱くなってしまうことがわか る。そこで、永久6極磁石の内径を76[mm]とす ることに決定した。製作した6極磁石の断面図を図 3に示す。図4は内径76[mm]の6極磁石の径方向 磁場強度の計算結果である。磁極から5[mm]にお いて10286[G]と、かなり強い磁場を示している。 また、6極磁石の周りはリターンヨークを用いず、 SUS と塩化ビニルで囲まれている。

2.2 プラズマ体積調整用コイル
 体積 Vのプラズマから出てくる価数 qのイオンの
 電流 I_aは、次式で表わされる[4]。

$$I_q \approx \frac{n_q q e V}{\tau_q}$$

ただし、 n_q は電荷 q のイオンの密度である。イ オン源においては引き出し孔の径、位置等も大きく 関与するため上式のように簡単ではないが、V (ECR 面 $|B| = m_e \omega_{rf} / e$ で囲まれる領域を体積 V



図2 内径を変化させたときの磁極から5 [mm]の 位置での磁場強度



図3 永久6極磁石

と定義する)が大きくなれば当然、電子がECR加速を受ける面積も大きくなり、プラズマ体積が多価 イオン生成にどのような効果を示すかは興味深い [5]。

HiECR MK-3 では、永久6極磁石にリターンヨ ークを用いていないため、その周りにソレノイドコ イルを設置し、ミラー磁場の谷を上下することでプ



図4 六極磁場強度



ラズマの半径方向の大きさを変化させ、プラズマ体 積を変えることが出来る。さらに、ECR プラズマ とチェンバー内壁とのギャップの限界についても 調べることが可能である。

3 磁場測定

3.1 6 極磁場測定

製作した永久6極磁石において、磁極から5 [mm]の位置で径方向磁場を測定したところ9600 [G]であり、計算値10286[G]とはかなり違ってい るが理由は定かではない。

3.2 ミラー磁場測定

HiECR MK-3 を組み立て、ホールプローブを用 いて軸上ミラー磁場測定を行った結果を図 5 に示 す。ただし、ミラーコイル電流は、上流、下流側と もに 600 [A]である。

6 極磁場測定、ミラー磁場測定の結果から、ECR 加速面とチェンバー内壁とのギャップは、14、18 [GHz]運転において、それぞれ18、13 [mm]となり 十分であると思われる。

4 今後の予定

14 [GHz]テスト運転の結果、スペクトルの分解 能が非常に悪いので、今後、この原因を究明する必 要がある。14 [GHz]運転と平行して、プラズマ体 積調整用コイルの設計を行う予定でる。

参考文献

- T. Hirata, T. Hattori, M. Sekiguchi, Y. Ohshiro, M. Oyaizu, Y. Yamashita, A. Kitagawa and T. Ishii : Pro. of 8th Symposium on Accelerator Science and Technology, 8(1991)p.p.82-83.
- [2] T. Hattori, M. Sekiguchi, A. Kitagawa, Y. Yamashita,
 Y. Ohshiro and T. Hirata : Pro. of 11th Workshop on ECR Ion Sources, 11(1993)p.p.182-186.
- [3] M. Sekiguchi, Y. Ohshiro, Y. Yamashita, Y. Isoya, T. Hattori and A. Kitagawa : Pro. of 11th Workshop on ECR Ion Sources, 11(1993)p.p.46-51.
- [4] D. Hitz, G. Melin, M. Pontonnier and T.K.Nguyen : Pro. of 11th Workshop on ECR Ion Sources, 11(1993)p.p.46-51.
- [5] G.Ciavola, S. Gammino, T. Antaya and K.Harrison : Pro. of 12th Workshop on ECR Ion Sources, unpublishment.

-337-